

1. Спосіб виготовлення реєструючої мішені на основі діоксиду ванадію, що включає нанесення ванадію, його термоокислення та утворення захисної плівки, який відрізняється тим, що захисну плівку формують шляхом нанесення Al та його окислення при температурі 150-300°C.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що захисну плівку Al_2O_3 формують у вакуумі.